(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international



A COLUM BUILDER DE BUILDE BERKE BERKE BERKE BERKE BUILD BUILD BERKE BUILD BUILD BUILD BERKE BUILD BERKE BERKE

(43) Date de la publication internationale 10 février 2005 (10.02.2005)

PCT

(10) Numéro de publication internationale WO 2005/012593 A1

- (51) Classification internationale des brevets⁷: C23C 16/40
- (21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR2004/001673

- (22) Date de dépôt international: 30 juin 2004 (30.06.2004)
- (25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

- (30) Données relatives à la priorité : 03/07948 1 juillet 2003 (01.07.2003) FI
- (71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US): SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE [FR/FR]; 18, avenue d'Alsace, F-92400 Courbevoie (FR).
- (72) Inventeurs; et
- (75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement): DURAN-DEAU, Anne [FR/FR]; 28, rue Petrelle, F-75009 Paris (FR). DURAN, Maxime [FR/FR]; 77 Rue de la Mare, F-75020 Paris (FR). VICTOR, Corinne [FR/FR]; 85, rue Pasteur, F-95320 Saint Leu la Foret (FR).
- (74) Mandataire: SAINT-GOBAIN RECHERCHE; 39, quai Lucien Lefranc, F-93300 Aubervilliers (FR).

- (81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:

- avec rapport de recherche internationale
- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont recues

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

- (54) Title: METHOD FOR DEPOSITION OF TITANIUM OXIDE BY A PLASMA SOURCE
- (54) Titre: PROCEDE DE DEPOT D'OXYDE DE TITANE PAR SOURCE PLASMA
- (57) Abstract: The invention relates to a method for deposition of a coating of titanium oxide on a substrate, characterised in that the coating, with photochemical properties, is deposited chemically in the gas phase, in particular, from a gas mixture comprising at least one organometallic precursor and/or a metallic halide of said metallic oxide, the deposition being assisted by a plasma source.
- (57) Abrégé: Procédé de dépôt sur un substrat d'un revêtement à base d'oxyde de titane qui se caractérise en ce qu'on dépose le revêtement à propriété photocatalytique par dépôt chimique en phase gazeuse, notamment à partir d'un mélange de gaz comprenant au moins un précurseur organométallique et/ou un halogénure métallique dudit oxyde métallique, le dépôt étant assisté par une source plasma.

